

ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

« Том 20 Номер 3 2010 »

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Розанов Л.Н.</i> Стандартизация в вакуумной технике	141
<i>Данилова Т.В., Капустин Е.Н., Ахмеджанов Н.А.</i> Итоги и перспективы работы ТК249 "Вакуумная техника" в области стандартизации	149
<i>Нестеров С.Б., Иванова Г.Н., Кривопустова Е.В.</i> 5-ая международная выставка вакуумной техники, материалов и технологий "ВакуумТехЭкспо 2010"	155
<i>Локтев И.И.</i> Аномальное поведение мелких течей при перепаде давления на стенке оболочки .	167
<i>Розанов С.Л.</i> Теоритический анализ технологической производительности напыления лития на лавсановую пленку при наличии искусственного газового охлаждения	175
<i>Котенев В.Д., Рабинович Б.А., Розанов Л.Н., Чебыкин В.А.</i> Исследование параметров разреженной газовой среды на орбитальных космических аппаратах	185
<i>Дубинин Б.А., Розанов Л.Н., Скрябнев А.Ю., Суханов В.Л., Христенко В.А.</i> Магнитный вакуумметр для течеискателей	191
<i>Барченко В.Т., Миллер В.Т., Жаров А.А., Уткин А.И.</i> Источники быстрых нейтралов для производства изделий электронной техники	197
<i>Рефераты</i>	201